

## 第 65 回研究会

日 時： 令和 5 年 12 月 16 日（土）13:00～17:30

会 場： KKR 京都 くに荘 4 階 衣笠の間  
〒602-0858 京都市上京区河原町通荒神口上る東入東桜町 27-3  
<http://kuniso.com/>

※ 今年度年会費をまだお支払いいただいていない方には、当日会場にて年会費 1,000 円を頂戴いたします（今年度は開催回数が 1 回のみとなりましたので、年会費を例年より少ない額で設定しております）。

### プログラム

#### 1. 講 演 13:30～17:00

##### (1) 摺動ニ粗面間の潤滑機構

名古屋工業大学

糸魚川文広 氏  
前川 寛 氏

##### (2) フィラー表面改質による境界潤滑下におけるシールの摩擦低減

NOK 株式会社

安斎 貴寛 氏

##### (3) 新旧の機械学習を用いた表面テクスチャリングの最適化への取り組み

イーグル工業株式会社  
大阪大学

王 岩 氏  
矢地謙太郎 氏

##### (4) 静圧形非接触式軸周シールの開発

株式会社 タンケンシールテクノ

渡邊 優児 氏

#### 2. 技術交流会 17:45～19:45

会 場： くに荘 3 階 鞍馬の間

会 費： 五千圓

以上